



大石 敏之 教授が「さが半導体フォーラム」にて情報提供

【概要】

「さが半導体フォーラム」の設立総会が2022年10月12日（水）にホテルニューオータニ佐賀（佐賀市）で開催され、電気電子工学部門の大石 敏之 教授が理工学部電子デバイス工学コース等の教育内容や研究内容について情報提供を行いました。

【本文】

佐賀県内の半導体関連産業の基盤強化に向けた協議体である「さが半導体フォーラム」の設立総会が2022年10月12日（水）にホテルニューオータニ佐賀（佐賀市）で開催されました。フォーラムには、シリコンウェハ製造の株式会社SUMCOや日清紡マイクロデバイスAT株式会社などの企業に加えて、佐賀県、佐賀大学理工学部、九州シンクロトロン光研究センター、産業総合技術研究所（産総研）九州センターなど産学官から33機関が参画しており、半導体人材の育成、サプライチェーンの強化、連携促進、半導体産業の認知度向上などに取り組む予定です。

設立総会に引き続き、情報提供の時間が設けられ、九州経済産業局、産総研九州センター、佐賀大学、有明工業高等専門学校から、それぞれの半導体に関連する取組が紹介されました。

理工学部電気電子工学部門の大石 敏之 教授は、理工学部電子デバイス工学コース等の教育内容や研究内容に加えて、大石研究室で取り組んでいる半導体デバイスの高性能化に向けた診断技術について研究紹介と情報提供を行いました。



大石教授による情報提供の様子